

國立交通大學工學院專班半導體材料與製程設備組 103 學年度第 1 學期課程計畫表

永課 久號	課 程 名 稱		必 選 修	學 分	時 數	教 師 人事代碼	上 課 時 間					
	中 文	英 文(有永久課號者免填)					一	二	三	四	五	六
ISE 5208	半導體電子元件	Semiconductor Device Physics	選	3	3	張 翼 T8802	IJK EF201					
ISE5212	電漿與薄膜製程技術	Plasma and Thin Film Technology	選	3	3	張 立 T8627		IJK EF201				
ISE 5203	半導體材料在能源科技之應用	Semiconductor in Energy Technologies	選	3	3	吳樸偉 T9435						BCD EF201
ISE5216	材料科學與工程導論	Introduction to Materials Science and Engineering	選	3	3	曾院介 T9808			IJK EF201			
ISE5218	微電子先進製程與設備技術	Advanced Process and Equipment Technologies in Microelectronics	選	3	3	呂志鵬 T9353		IJK EF207				
ISE5219	微/奈米工程技術	Micro/Nano-Engineering Technology	選	3	3	鍾添淦 T0009				IJK EE324		
ISE5001	碩士論文研究	Thesis Research	必	3	3	指導教授						

備註：碩士論文研究限制有簽指導教授協議書且繳至專班辦公室者才能選修

單位主管簽章：_____

院長簽章：_____